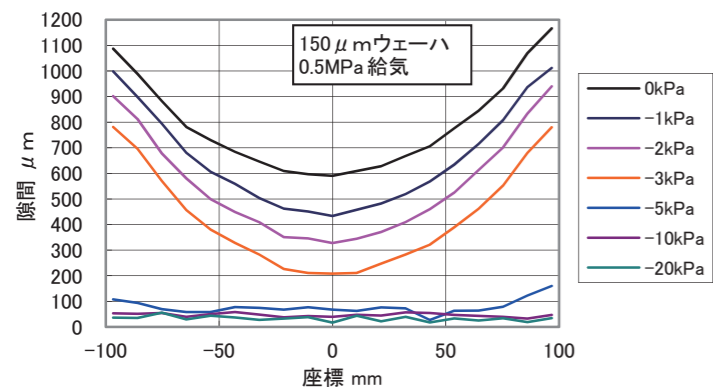


参考データ (φ200mmウェーハの場合)

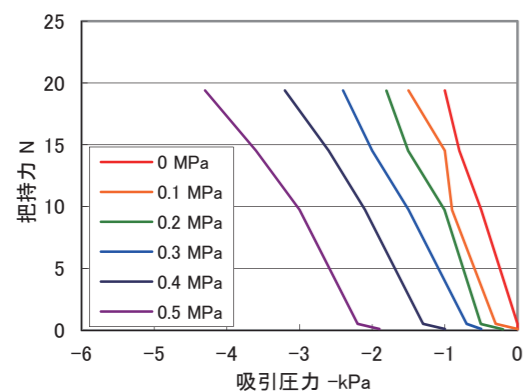
ノンコンタクトチャッキングは、以下の特性を持ちます。

- ・ 把持力を増すには、吸引圧力を強くし、給気圧力を下げますが、隙間は狭くなります
- ・ 隙間を大きく取るには、給気圧力を上げ、吸引圧力を弱めますが、把持力は減ります
- ・ カールしたウェーハを、精密平面に矯正します



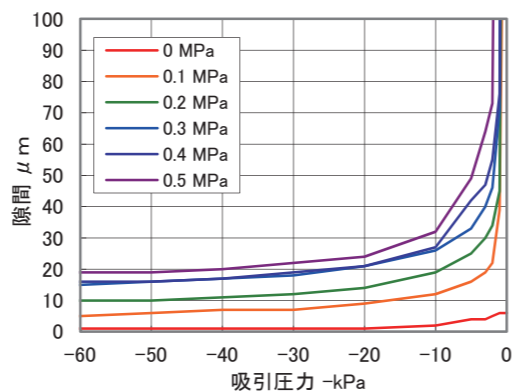
ウェーハ形状

吸引力の調整で、ウェーハは吸着面に倣い、精密平面を形成する



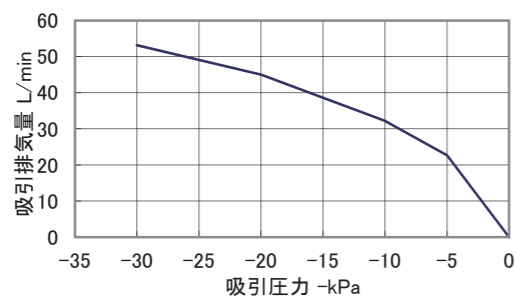
把持力

グラフは最低限必要な吸引圧力を示す
把持力を大きくするには、吸引圧力を強くする
給気圧力が高い場合、吸引圧力がより必要になる



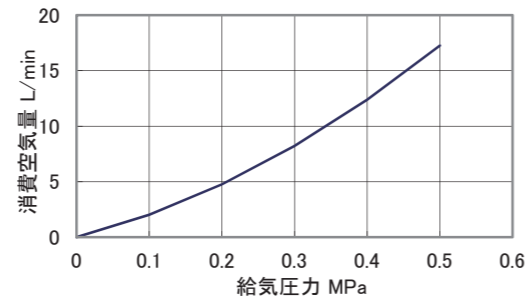
隙間

吸引力を強くすると、隙間は狭くなる
給気圧力を高くすると、隙間は広がる
隙間は 20 ~ 80 μm、-30kPa までが調整しやすい



吸引排気量

必要となる排気量は、吸引圧力によって決まる
グラフで示す排気量の 2 倍が目安



消費空気量

消費空気量は、給気圧力によって決まる
グラフで示す 2 倍が目安



株式会社タンケンシールセーコウ

〒146-0093 東京都大田区矢口3丁目14番15号
TEL 03(3750)2152 FAX 03(3750)5171
URL <http://www.tankenseal.co.jp/>
E-mail eigyoka@tankenseal.co.jp

非接触吸着盤

ノンコンタクト チャッキング

Porous Carbon Pad



CK-1053

非接触固定

極薄ウェーハも
極薄ガラス基板も
低ストレスで
非接触固定

特許出願中

TANKEN SEAL SEIKO CO.,LTD.

低ストレス

極薄ウェーハ、薄板ガラス基板を“低”ストレスで非接触固定 これまでにない、新しい吸着技術です

特長

工程間のワーク移送のための搬送技術は、自動化に不可欠な技術です。
半導体製造プロセスや液晶製造プロセスの発達に合わせ、ワークの吸着技術も進化を求められています。

独自の非接触吸着技術

- 安定した浮上特性 : ワークを支持する流体膜の安定性は、気体軸受そのものです。振動はありません。
- 空気消費量が少ない : 給気・吸引ともに、絞りをかけて高効率を達成し、空気消費を抑えています。
- 優れた静音性 : 空気の流れはとても緩やかです。運転音はなく、塵や埃を巻き上げません。

高精度

- 隙間調整 : 給気圧力と吸引圧力の組み合わせで、隙間の調整が可能です。
- 高精度 : 浮上隙間は吸着面に対して均一です。ワークは高精度な平面で支持されます。

高い基本性能

- 低ストレス : ワーク全面を流体膜で支持。保持力は一律です。ワークにストレスを与えません。
- 強い把持力 : 非接触でありながら、真空吸着盤に匹敵する把持力を発揮します。
- クリーン : ワークに接触しません。多孔質体を透過する流体は、クリーンです。

概要

流体静力学による安定した浮上特性と、
真空吸引による予圧効果で
低ストレスと強力な把持力を両立



浮上のしくみ

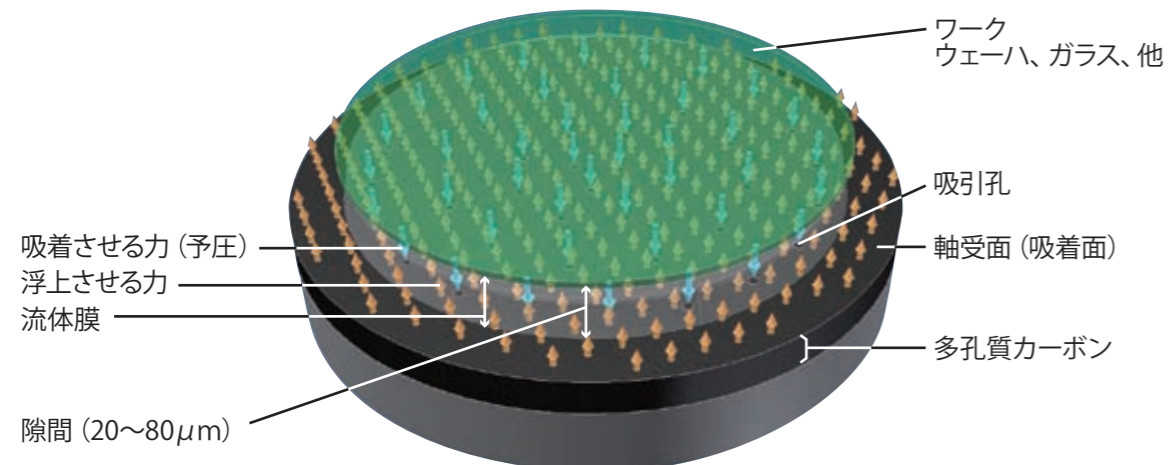
ノンコンタクトチャッキングは、カーボン製多孔質体を利用した静圧気体軸受の技術を基礎としています。供給された圧力は、多孔質体全体に行きわたり、軸受面全体から一様に流出します。ワークは軸受面から微小隙間を持って浮上し、流体潤滑状態になります。

非接触のしくみ

ノンコンタクトチャッキングでは、気体軸受の軸受面に微小孔を設け、真空源を接続して吸引します。浮上させる力と、吸着させる力を、同一平面上に同時に発生させ、その釣り合いを取ることで、非接触吸着状態を作り出します。この時、吸着させる力は流体膜を強固にする効果を生み、ワークの安定性が増します。

高精度のしくみ

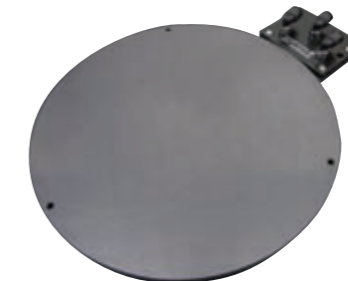
非接触吸着状態となったワークは、流体膜によって偏荷重なく均一に支持され、一定の隙間を保ちつつ軸受面へ微い、精密平面を形成します。ワークはストレスのない自然な状態で保持され、高さ方向の変位、振動を起こしません。



適用例



シリコンウェーハ チャッキングテーブル



シリコンウェーハ マテハンエンドエフェクター



ガラス基板検査テーブル

製品仕様 (φ200mmウェーハ用の場合)

用途	チャッキングテーブル	エンドエフェクター
型式	PC3CSA-215-ACNA	PC3CFA-215-ACNA
適合ワーク寸法	φ40mm ~ φ200mm	φ200mm
使用流体	エア、窒素	エア、窒素
給気圧力	~ 0.5MPa	~ 0.3MPa
消費空気量	~ 17L/min	~ 8L/min
吸引圧力	~ -0.1MPa	~ -0.1MPa
吸引排気量	53L/min(-30kPa)	40L/min(-30kPa)
平面度	3μm	27μm
接続孔径	給気 M5×2, 吸引 Rc1/8×2	給気 M5×1, 吸引 M5×2
寸法	外径φ225mm×厚み41mm	外径φ225mm×厚み7.4mm
重量	3.7kg	555g
雰囲気温度	23℃±2℃	23℃±2℃
雰囲気圧力	大気圧	大気圧

カタログに示される製品仕様は、一例です。
お客様のご要望に合わせた非接触吸着盤の製作・開発も、承ります。
お問合せください。

使用上の注意

- ①非接触状態にあるワークは、摩擦がありません。水平方向に動きます。
ワークの位置決め、保持のために、ガイドもしくはグリッブを設ける必要があります。(ポジショニンググループを用いる場合はこの限りではありません)
- ②多孔質カーボンの目詰まりを防止するために、クリーンエアか窒素ガスを供給してください。